



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 446 691 A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91102691.2

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: G01D 5/38

(22) Anmeldetag: 23.02.91

(30) Priorität: 13.03.90 DE 4007968

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
18.09.91 Patentblatt 91/38

(94) Benannte Vertragsstaaten:  
AT CH DE FR GB IT LI

(71) Anmelder: Dr. Johannes Heidenhain GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Strasse 5 Postfach  
1260  
W-8225 Traunreut(DE)

(72) Erfinder: Huber, Walter, Dipl.-Ing. (FH)  
Ettendorfer-Weg 6  
W-8220 Traunstein(DE)

(54) Optische Vorrichtung.

(57) Bei einer gemäß Figur 1 als Längenmeßeinrichtung ausgebildeten optischen Vorrichtung ist ein Phasengitter (4) so strukturiert, daß innerhalb einer Teilungsperiode (d) mehrere Gittersprungstellen vorhanden sind. Die Stege des Phasengitters (4) sind unterschiedlich hoch, so daß unterschiedliche Pha-

sentiefen entstehen. Mit einem derartig strukturierten Phasengitter (4) lassen sich die Intensitätsverhältnisse und die Phasenbeziehungen zwischen mehreren, auch höheren Beugungsordnungen (+2. bis -2.) beliebig einstellen.

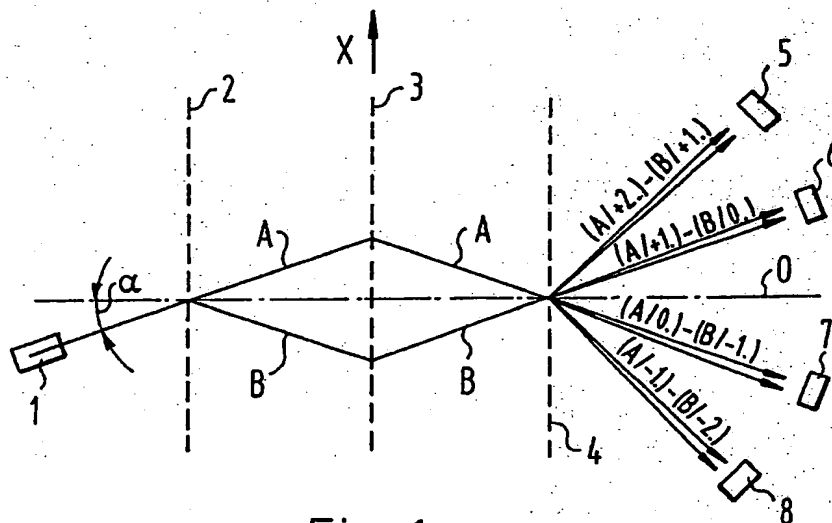


Fig. 1

EP 0 446 691 A2

Die Erfindung bezieht sich auf eine optische Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Derartige Vorrichtungen sind als interferentiell arbeitende Längen- oder Winkelmeßeinrichtungen aus einer Vielzahl von Druckschriften bekannt.

Als Beispiele seien die DE-A1 36 33 574 sowie die EP-A1 0 163 362 genannt. In der letztgenannten Schrift ist eine Positionsmeßeinrichtung beschrieben, bei der das Indexgitter ein Phasengitter ist, bei dem durch Variation des Steg zu Furche-Verhältnisses und der Phasentiefe das Intensitätsverhältnis von zwei gebeugten Teilstrahlen unterschiedlicher Ordnung und die Phasenbeziehung zwischen der 0. und der 1. Ordnung eingestellt werden kann.

Bei Meßsystemen, die auf der Zweistrahlinterferenz von Teilstrahlen unterschiedlicher Beugungsordnungen beruhen, besitzen Phasengitter dieser Art den erheblichen Nachteil sehr unterschiedlicher Beugungswirkungsgrade, was zu einem schlechten Modulationsgrad führt.

Aufgabe der Erfindung ist, für Vorrichtungen der eingangs genannten Art, die auf der Zweistrahlinterferenz beruhen, ein Rekombinationsgitter zu schaffen, das diesen Nachteil nicht besitzt, und das so gestaltet ist, daß durch Interferenz der gebeugten Teilstrahlenbündel sowohl gleich große Signale, die definierte Phasenbeziehungen zueinander aufweisen, als auch gleiche Modulationsgrade erzeugt werden können.

Diese Aufgabe wird von einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Vorteile der Erfindung liegen im besseren Wirkungsgrad und der größeren Zuverlässigkeit, weil der Modulationsgrad der Interferenzsignale erheblich gesteigert werden kann.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Mit Hilfe von Ausführungsbeispielen soll die Erfindung anhand der Zeichnungen noch näher erläutert werden.

Es zeigt

- Figur 1 eine schematische Darstellung einer Positionsmeßeinrichtung;
- Figur 2 eine Variante einer Positionsmeßeinrichtung;
- Figur 3 eine Positionsmeßeinrichtung in Auflichtanordnung;
- Figur 4 verschiedene Beugungsgitterquerschnitte;
- Figur 5 ein Beugungsgitter mit unsymmetrisch angeordneten Gittersprungstellen und
- Figur 6 einen weiteren Beugungsgitterquerschnitt.

Bei der in Figur 1 dargestellten Positionsmeßeinrichtung in Durchlicht-Anordnung wird von einer

Lichtquelle 1, die schmalbandiges Licht aussendet, ein Phasengitter 2 unter einem Winkel  $\alpha$  zur Gitternormalen 0 beleuchtet. Der Winkel  $\alpha$  bestimmt sich nach der Formel  $\sin \alpha = l/2d$ , wobei  $l$  die Wellenlänge des verwendeten Lichtes und  $d$  die Teilungsperiode ist. Hinter dem Phasengitter 2 entstehen durch Beugung zwei Teilstrahlenbündel A und B der Beugungsordnungen "0" und "1". Diese Teilstrahlenbündel A und B treffen auf ein weiteres Gitter 3, das vorzugsweise ebenfalls als Phasengitter ausgebildet ist. Dieses Phasengitter 3 ist so ausgelegt, daß keine nullte Beugungsordnung entsteht. Diese Auslegung kann in bekannter Weise durch die Wahl der Gitterparameter des Phasengitters 3 erfolgen. Von den am Phasengitter 3 durch Beugung entstehenden Teilstrahlenbündel werden nur die zur Gitternormalen 0 hingebogenen Teilstrahlenbündel A und B verwendet. Die Teilstrahlenbündel A und B treffen auf ein weiteres Phasengitter 4 und werden dort wiederum gebeugt. Hinter dem Phasengitter 4 erhält man also gebeugte Teilstrahlenbündel  $(A+2)-(B+1)$ ,  $(A+1)-(B/0)$ ,  $(A/0)-(B-1)$ ,  $(A-1)-(B-2)$ . Jeweils zwei der Teilstrahlenbündel haben die gleiche Richtung und können somit miteinander interferieren.

Bei Verschiebung des Phasengitters 3 gegenüber den Phasengittern 2 und 4 erhalten die am Phasengitter 3 gebeugten Teilstrahlenbündel A und B eine Phasenverschiebung. Durch Verschiebung des Gitters 3 um eine Teilungsperiode entstehen hinter dem Gitter 4 zwei vollständige sinusförmige Intensitätsmodulationen. Zweck des Phasengitters 4 ist es, in den ausgewählten Richtungen die gewünschten Intensitäten und Modulationsgrade sowie zwischen diesen ausgewählten Richtungen die gewünschten Phasenbeziehungen zu erzeugen.

Das Phasengitter 4 und seine Varianten sind in den Figuren 4, 5 und 6 gezeigt und werden später beschrieben.

Die interferierenden Teilstrahlenbündel fallen auf Fotoelemente 5, 6, 7, 8 und werden in elektrische Signale umgewandelt, die bei inkrementalen Positionsmeßeinrichtungen in bekannter Weise ausgewertet werden.

In Figur 2 ist noch stärker schematisiert eine Variante einer Positionsmeßeinrichtung dargestellt, bei der das rückmischende Beugungsgitter in X-Richtung beweglich ist. Damit soll deutlich gemacht werden, daß es unerheblich ist, welches der Gitter bewegt wird - also den Maßstab bildet.

Die in Figur 2 schematisch dargestellte Positionsmeßeinrichtung weist eine Beleuchtungseinrichtung 21 auf, von deren Beleuchtungsstrahlengang zwei interferenzfähige Strahlenbündel A und B durch Aufspaltung an einem Phasengitter 22 und nachfolgende Umlenkung an einem zweiten Gitter 23 gebildet werden. Diese interferieren bei dem Durchgang durch ein weiteres Phasengitter 24 mit-

einander. Die gebeugten und interferierenden Teilstrahlenbündel  $(A+2)\cdot(B/0)$ ,  $(A+1)\cdot(B/-1)$ ,  $(A/0)\cdot(B/-2)$  treffen auf Detektoreinrichtungen 25, 26, 27, die sie in zueinander phasenverschobene Meßsignale umwandeln.

Abweichend von den gezeigten Durchlicht-Ausführungsbeispielen ist die Erfindung auch bei Auflichtgeräten realisierbar, was eine geänderte geometrische Anordnung der Bauelemente erfordert, die aber nicht den Schutzzumfang des Anspruches 1 verläßt.

Diese Variante ist in Figur 3 in Analogie zu den bereits beschriebenen gezeigt. Entsprechenden Bauelementen ist auch hier wieder der Figurenindex voran gestellt.

Von einer Lichtquelle 31 kommend wird ein Beleuchtungsstrahl von einem Phasengitter 32 in Teilstrahlenbündel A und B aufgespalten, die in unterschiedliche Richtungen laufen.

Das Besondere an diesem Ausführungsbeispiel ist ein Tripelprisma 33, welches sich zwischen den Beugungsgittern 32 und 34 befindet. Bei diesem Tripelprisma 33 ist die Spitze entfernt, und die Teilstrahlenbündel A und B treten - nicht wie üblich an der Basis, sondern - an der der Basis gegenüberliegenden Fläche ein, die durch die Kappung der Spitze entstanden ist.

Ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Brechungsindizes - die hier, wie auch bei den anderen Ausführungsbeispielen vernachlässigt werden können - durchlaufen die Teilstrahlenbündel A und B unbeeinflusst das Tripelprisma sozusagen von rückwärts und treffen auf das Phasengitter 34, das in diesem Fall als Reflexionsgitter ausgebildet ist. An diesem Reflexionsgitter 34 werden die Teilstrahlenbündel A und B durch Beugung parallel zueinander ausgerichtet und treten nun, von der Basis her ins Tripelprisma 33 ein. Sie durchlaufen das Tripelprisma 33 und treffen als parallele Teilstrahlenbündel A und B wieder auf das Reflexionsgitter 34. Dort werden sie wieder gebeugt und durch die der Basis des Tripelprismas 33 gegenüberliegende Fläche auf das Phasengitter 32 reflektiert. Dort interferieren sie und die Hell-Dunkelmodulation kann detektiert werden.

Abstandsänderungen der beiden Phasengitter 32 und 34 führen in diesem Beispiel zu proportionalen Gangunterschiedsdifferenzen der interferierenden Teilstrahlenbündel A und B, deren Hell-Dunkelmodulation das Abstands- Meßsignal liefert.

In Figur 4 sind verschiedene Querschnitte durch Phasengitter gezeigt, wie sie als Beugungsgitter 4, 24, 32, 34 in den Ausführungsbeispielen realisiert sein können.

Bei gegebener Teilungsperiode  $d$  sind im ersten Beispiel aus Figur 4 die Stege des Phasengitters 4a schmaler als die Furchen. Das Steg-/Furchenverhältnis weicht also merklich von 1 : 1

ab.

Im zweiten Beispiel ist das Phasengitter 4b bei gleicher Teilungsperiode  $d$  anders strukturiert; es weist doppelt so viele Gittersprungsstellen auf, wie das erste Phasengitter 4a. Durch einen zusätzlichen Steg innerhalb der Teilungsperiode  $d$  wird dies erreicht. Das Profil bleibt allerdings symmetrisch.

Ein drittes Beispiel zeigt ein noch weiter strukturiertes Phasengitter 4c, bei dem die Anzahl der Gittersprungsstellen innerhalb der Teilungsperiode  $d$  nochmals verdoppelt ist. Obwohl das Profil symmetrisch bleibt, können die Positionen der Gittersprungsstellen beliebig verteilt sein.

Die in dieser Weise strukturierten Phasengitter können zwar innerhalb der Teilungsperiode symmetrisch sein, sie müssen aber nicht symmetrisch sein, wie das Phasengitter 4d in Figur 5 zeigt.

Die Strukturierung dieser Phasengitter wird nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten vorgenommen und es lassen sich mehrere Intensitätsverhältnisse von in unterschiedliche Ordnungen gebeugten Teilstrahlenbündel und die Phasenwinkel zwischen den verschiedenen Beugungsordnungen einstellen.

Wenn bei einem Phasengitter 4e gemäß Figur 6 zusätzlich zu der vorbeschriebenen Strukturierung auch noch die Höhe  $h_1$ ,  $h_2$  der Stege  $d$  h. die Phasentiefe variiert, lassen sich auch zwischen den höheren Beugungsordnungen beliebige Phasenbeziehungen einstellen.

## Patentansprüche

1. Optische Vorrichtung, insbesondere Längen- oder Winkelmeßeinrichtung, zum Erzeugen von Zweistrahlinterferenzen mittels eines Beugungsgitters, bei der wenigstens zwei interferenzfähige Strahlenbündel am Beugungsgitter vereinigt und zur Interferenz gebracht werden, dadurch gekennzeichnet, daß die physikalischen Eigenschaften des als Phasengitter (4, 24, 32, 34) ausgebildeten Beugungsgitters so gewählt sind, daß mehrere Intensitätsverhältnisse von in unterschiedliche Ordnungen gebeugten Teilstrahlenbündel und deren Phasenwinkel zueinander einstellbar sind.
2. Optische Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Phasengitter (4b, 4c, 4d, 4e) innerhalb einer Teilungsperiode ( $d$ ) mehr als zwei Gittersprungsstellen aufweist.
3. Optische Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Gittersprungsstellen unterschiedliche Abstände zueinander haben.

4. Optische Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Phasentiefe zwischen jeweils benachbarten Gittersprungstellen unterschiedlich ist.
5. Optische Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Gittersprungstellen innerhalb der Teilungsperiode (d) symmetrisch angeordnet sind.
6. Optische Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verteilung der Gittersprungstellen innerhalb der Teilungsperiode (d) unsymmetrisch ist.

5

10

15

20

25

30

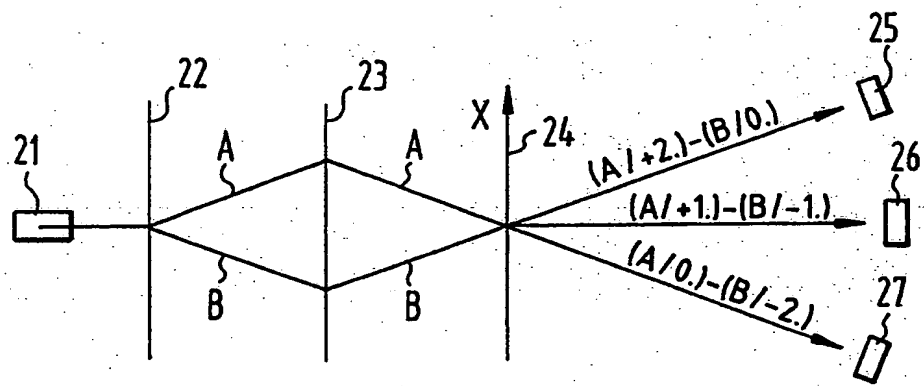
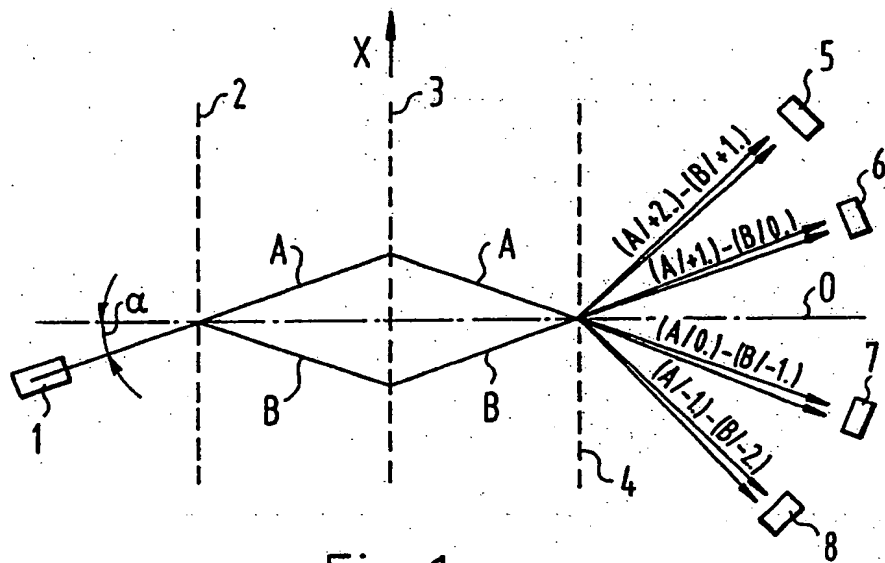
35

40

45

50

55



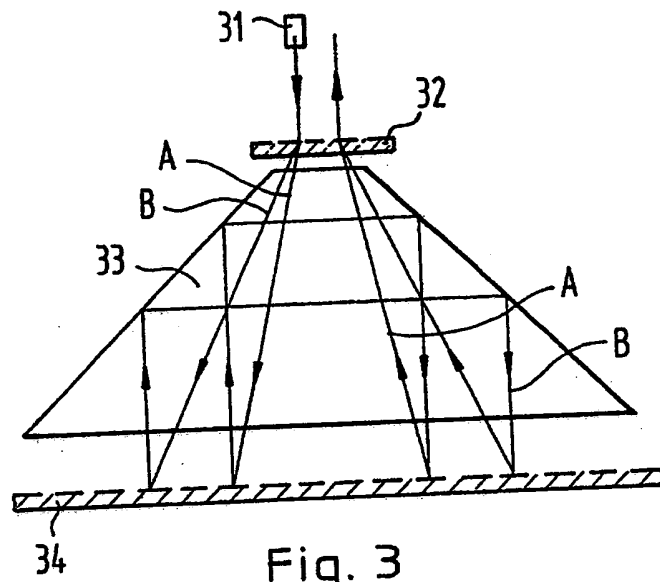


Fig. 3

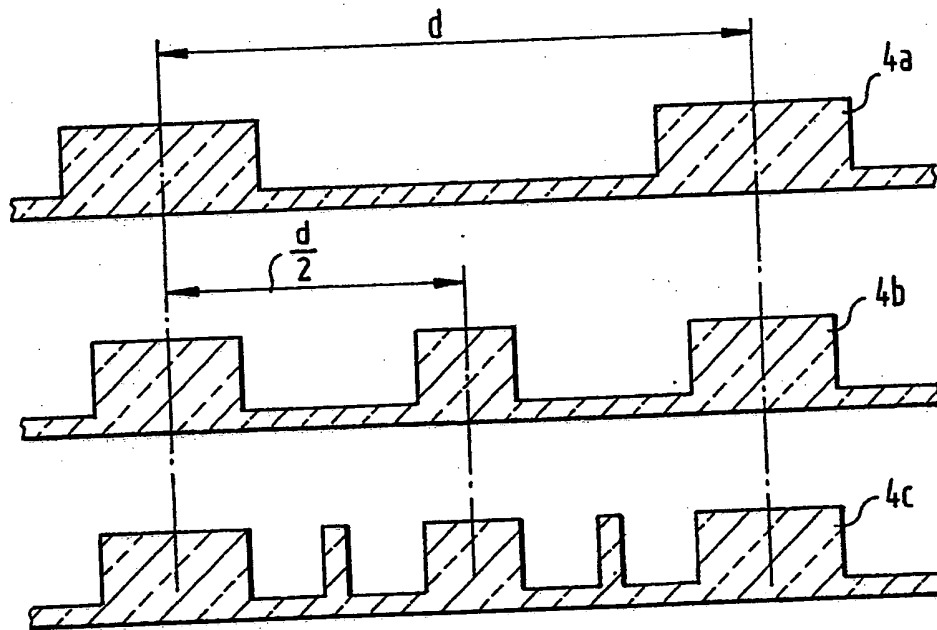


Fig. 4

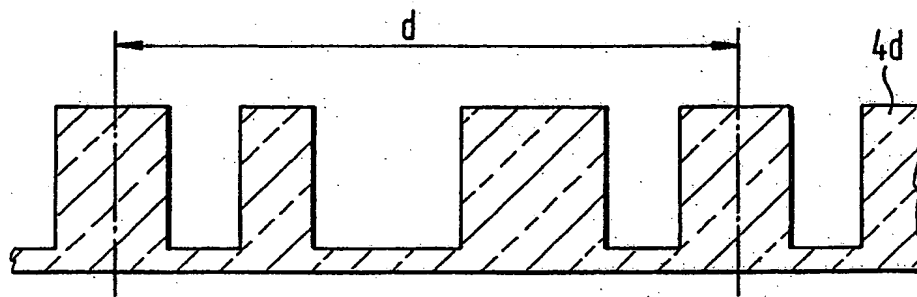


Fig. 5

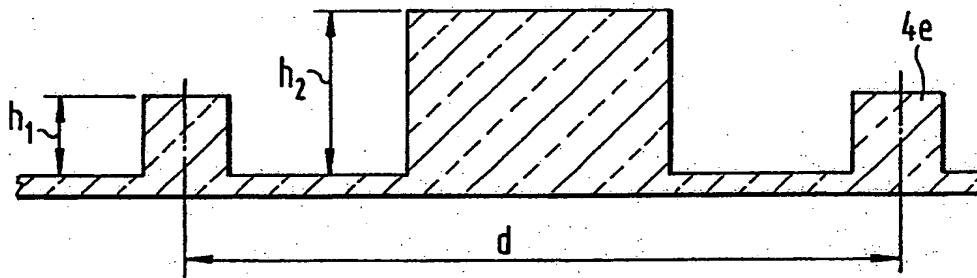


Fig. 6

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



1/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2006 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008771347 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1991-275360/199138

XRPX Acc No: N91-210352

Optical arrangement esp. for length or angle measurement - uses phase grid which does not diffract different orders very differently, giving satisfactory modulation

Patent Assignee: HEIDENHAIN GMBH JOHANNES (HEIJ )

Inventor: HUBER W

Number of Countries: 008 Number of Patents: 006

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 446691	A	19910918	EP 91102691	A	19910223	199138 B
DE 4007968	A	19910919	DE 4007968	A	19900313	199139
DE 4007968	C	19920116				199203
EP 446691	B1	19940706	EP 91102691	A	19910223	199426
DE 59102091	G	19940811	DE 502091	A	19910223	199431
			EP 91102691	A	19910223	
US 5430546	A	19950704	US 91668041	A	19910312	199532

Priority Applications (No Type Date): DE 4007968 A 19900313

Cited Patents: 1.Jnl.Ref; A3...9148; DE 2229996; DE 2362731; EP 333929; NoSR.Pub

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 446691	A				
-----------	---	--	--	--	--

Designated States (Regional): AT CH DE FR GB IT LI

EP 446691	B1 G	7	G01D-005/38		
-----------	------	---	-------------	--	--

Designated States (Regional): AT CH DE FR GB IT LI

DE 59102091	G		G01D-005/38	Based on patent EP 446691	
-------------	---	--	-------------	---------------------------	--

US 5430546	A	9	G01D-009/02		
------------	---	---	-------------	--	--

Abstract (Basic): EP 446691 A

The optical arrangement, esp. for length or angle measurement, generates two-beam interferences with a diffraction grid, whereby at

least two beams capable of interfering are combined at the grid and brought into interference.

The physical properties of the diffraction grid, which is a phase

grid (4), are such that several intensity properties of partial beams

diffracted in different orders and their phase angles can be adjusted

relative to each other.

USE/ADVANTAGE - Satisfactory degree of modulation is achieved by

using phase grid which does not diffract different orders very differently as in conventional arrangements. (7pp Dwg.No.3/6)

Abstract (Equivalent): EP 446691 B

Optical device, in particular length or angle measuring device, for

producing two-beam interference by means of a diffraction grid, in which several beams capable of interference are combined at the

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

diffraction grid and caused to interfere, characterised in that the physical properties of the diffraction grid, which is constructed as a phase grid (4, 24, 32, 34) are selected in such a way that the phase angles between the partial beams of different diffraction orders which respectively form two-beam interference and the reciprocal intensity ratios thereof relative to each other are variable.

Dwg.2/6

Abstract (Equivalent): US 5430546 A

The optical device has at least one recombination grid which receives partial beams of light, previously diffracted by a diffraction grid. The recombination grid contains two or more grid changes within a single graduation period (d). The ridges of the castellations of the recombination grid may be different in height, so that different phase diffraction angles may be created. The structure of the recombination grid makes it possible to produce diffracted partial beams having discrete phase angles, such as zero, positive one and negative one. Accordingly, each diffracted partial beam interferes with at least one other diffracted partial beam. The recombination grid structure also makes it possible to produce diffracted partial beams of a desired intensity. Accordingly, it is feasible to produce a number of diffracted partial beams, having different phase angles, wherein all diffracted partial beams have the same intensity. The diffracted partial beams of discrete phase angles and desired intensity may be produced for a number of diffraction orders, such as positive 2 or negative 2.

ADVANTAGE - Interference pattern detectors generate signals of equal size, which have defined phase relations to each other, as well as equal degrees of modulation.

Dwg.1/6

Title Terms: OPTICAL; ARRANGE; LENGTH; ANGLE; MEASURE; PHASE; GRID; DIFFRACTED; ORDER; SATISFACTORY; MODULATE

Derwent Class: P81; S02

International Patent Class (Main): G01D-005/38; G01D-009/02

International Patent Class (Additional): G01B-011/00; G02B-005/18

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): S02-A03B2; S02-A03B4; S02-K03B

?

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

